

**Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko:
Specjalista ds. procesów fotolitografii i obróbki chemicznej
w Grupie Badawczej Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe
i materiały porowate**

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. procesów fotolitografii i obróbki chemicznej w Grupie Badawczej Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki została wybrana Pani Magdalena Zadura zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu i w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe.

N/N2/96/2021